SCHWEIGER & PARTNER

+49 89 32199388

BEST AVAILABLE COPY

EXPEDITED PROCEDURE Examining Group Number 2826

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant:

Michael Bauer et al.

Examiner: Ahmed N. Sefer

Serial No.:

10/789,033

Group Art Unit: 2826

Filed:

February 27, 2004

Docket: I431,103.101/FIN 423 US

Title:

ELECTRONIC COMPONENT AND SEMICONDUCTOR WAFER, AND

METHOD FOR PRODUCING THE SAME

DECLARATION OF PRIOR INVENTION UNDER 37 C.F.R. § 1.131

Mail Stop AF
Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Dear Sir:

This Declaration is submitted to establish prior invention of the subject matter of the present patent application. The person making this Declaration is one of the inventors, Michael Bauer.

Accompanying this Declaration is the Declaration of Dr. Horst Schäfer; Invention Disclosure 2002E16516DE; and Translation of Invention Disclosure, which collectively establish conception of the subject matter of the present patent application prior to the effective reference date of January 16, 2003 of Yamaguchi U.S. Patent Publication 2004/0157410 and due diligence from prior to the effective reference date to the filing date of February 27, 2003 of the priory German Patent application (i.e., constructive reduction to practice), on which the present U.S. patent application is based.

Invention Disclosure 2002E16516DE was drafted by the inventors at least by August 6, 2002, and was drafted by the inventors in German. This invention disclosure describes the subject matter of the present patent application. The Translation of the Invention Disclosure was provided by our German patent attorney Dr. Horst Schäfer, and it translates Invention Disclosure 2002E16516DE from German into English. The invention disclosure details the invention.

For example, in section 3 (page 2 of Invention Disclosure 2002E16516DE and page 1 of the Translation of the Invention Disclosure) discusses relocating the contacts to the four sides edges of the chip. In addition, pages 7-9 of Invention Disclosure 2002E16516DE are figures 1-7

SCHWEIGER & PARTNER

+49 89 32199388

DECLARATION OF PRIOR INVENTION Under 37 C.F.R. 1.131

Applicant: Michael Bauer et al. Serial No.: 10/789,033 Filed: February 27, 2004

Docket No.: 1431.103.101/FIN 423 US

Titls: ELECTRONIC COMPONENT AND SEMICONDUCTOR WAFER, AND METHOD FOR PRODUCING

THE SAME

("Bild 1-7") that support the various Figures of the present application. For example, Figures 1-2 and 6 of the present application are generally illustrated in figure 2 ("Bild 2") on page 7 of Invention Disclosure 2002E16516DE. Figures 3-5 of the present application are generally illustrated in figure 1 ("Bild 1") on page 7 of Invention Disclosure 2002E16516DE. Also, Figures 7-11 are generally illustrated in figures 4-6 ("Bilds 4-6") on page 7 of Invention Disclosure 2002E16516DE.

Accordingly, Invention Disclosure 2002E16516DE establishes conception of the subject matter of the present patent application prior to the effective reference date of January 16, 2003 of the Yamaguchi U.S. Patent Publication 2004/0157410.

The attached Declaration of Dr. Horst Schäfer is from the patent attorney assigned to prepare the German priority application on which the present patent application is based. The declaration details the activities of Dr. Schäfer from at least August 2002 through at least January 2003 directed toward the preparation and filing of the patent application. Accordingly, the declaration establishes diligence from prior to the effective reference date of January 16, 2003 of Yamaguchi U.S. Patent Publication 2004/0157410 to the filing date of the German priority application on which the present patent application is based.

As such, it can be seen that the subject matter of the present patent application was conceived prior to the effective reference date of January 16, 2003 of Yamaguchi U.S. Patent Publication 2004/0157410 and was coupled with due diligence from prior to the effective reference date to the filing date of the present patent application (i.e., constructive reduction to practice).

SCHWEIGER & PARTNER

+49 89 32199388

5.04

DECLARATION OF PRIOR INVENTION Under 37 C.F.R. 1.131

Applicant Michael Bauer et al. Serial No.: 10/789,033

Piled: February 27, 2004

Docket No.: 1431.103.101/FIN 423 US

Tille: ELECTRONIC COMPONENT AND SEMICONDUCTOR WAFER, AND METHOD FOR PRODUCING

THE SAME

As a person signing below, I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code, and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.

Date: 10. 12. 2005

12/2	2/2005 15:22 FAX 6125732005			+49 89 32199388 S.Ø3
	Vertraulichl	ERFINDU an Siemens AG bz	I NGSMELDUNG w. Beteiligungsgeseli	schaft Aktenzeichen der PA
	Bifte verschlossen Weltersenden!			
$\ddot{\cdot}$	ICH/Wir (vor. and Nachnage der/des Entinder	sj - weltere Angaben und Unt	erschriftert i Brizie Salba)	Arizahi der Datum der Ausfertigung:
	Ofner Gerald, Bauer Michael, Bemmerl Thom	en Elek Marken E	Talananan	Galindan
	Jerebic Simon, Strobel Peter, \			8 06.08.2002
	melde[n] hiermit die auf den folger	iden Selten vollstånd	lg beschriebene Erfind	ung mit der Bezeichnung:
	Semiconductor chip with side c	ontacts	_	-
	Halbleiterchip mit Seltenkontak	ten 	•	
ŀ.	An Vorgesetzten der/des Erfinde	n[s]		Eingang am:
	Herm/Frau Herr Dr. Schwarz		CAT AT LP	
	mit der Bitte, die nachstehenden F	ragen zu beantworte	(D lenststelle) N:	
 (r	a) Wann ging die Erfindungsmeldu	ng bel linen ein?		> 14/110
,	b) Geht die Erfindung auf öffentlich	geförderte Arbeiten	zurück?	·
	🔯 nein 🔲 ja, Vorhaben: _			
	o) Gibt es ein zugehöriges Internes	FuE-Projekt?		·
	nein ja, Projekt:			Ab Eingang kluft gesetzliche Friat!
	Nur bei ZT-Erfindungen auszufülfer	n:	•	
				Kemtechnologie:
	Entwicktungs- projekt im Interesse von 8 Forschungs- projekt	ereich:	Anspres	chpartner:
•	d) Armeidung wird empfohlen (⊃ nekn 🔯 ja	Dringfichkeitsver	merk , .
	Kosten trägt (Organisationseinheit): .		<u> </u>	
٠,	Die Erfindung betrifft nicht un	ser Interessenceble	Es sind noch folgend	شر ا
	Dienststellen zu befragen:			
	· · ·			
	AUMOR	· · ່ າ	•	1
	(Datum) (Uniforschifft gass V	(6rgeselzlen)		
n.	Bitte wegen gesetzlicher Frist so	fort weiterleiten an		Eingang am:
	Siemens AG ZT PA (Patentabteilung)			
	TELY (Lenouranianal)			CT IPS AM Mch P/R
1	Standort:			11
	(z.B.: Mch/M, Erl/S, Bir/	N, Khe/A, Pdb)		Eing. 01.0kt, 2002
l				llon
I	zur weiteren Veranlassung.			GA
-	zur weiteren Veraniassung.			Frist
-	zur weiteren Veraniassung.			TNo. 1431.103.101/FIN 423 US

Aktenzeichen der PA

1. Welches technische Problem soll durch ihre Erfindung gelöst werden?
Die Erfindung löst das Problem der Kontaktlerung / elektr. Verbindung zwischen Chip und der Anwender
Platine (PCB) oder Modul-Platine. Dabei wir von der herkörnmlichen Lösung (zwischenschritt über
Packaging) abgewichen und der Ohip direkt mit dem PCB verbunden.

2. Wie wurde dieses Problem bisher gelöst?

Die elektr. Verbindung wurde bisher entweder über den Zwischenschritt des Packaging (QFP, BGA, QFN,...) oder durch WireBond on Board bzw. FilpChip on Board realisiert. Die beiden letzteren Lösungen sind dadurch charakterisiert, dass die Kontaktflächen bzw. Bumps auf der aktiven Chipoberfläche zu liegen kommen.

3. In weicher Weise löst ihre Erfindung das angegebene technische Problem (geben Sie Vorteile an)? Die Erfindung basiert auf der Grundlage die Kontakte auf die vier Seitenkanten des Chips zu verlagern. Diese Kontakte (Castellations) k\u00f6nnen im Waferverbund z.B. folgendermassen hergestellt werden (siehe Bild 1): \u00e4tzen der Kontakti\u00f6cher, plating der Kontakti\u00f6cher, ev. Auff\u00fclien der Kontakti\u00f6cher mit Lotmaterial, singulieren des Wafers.

Das Auffüllen der Kontaktlöcher mit Lot kann auf verschiedene Arten erfolgen: Entweder durch Schablonendruck (Lotpaste wird über den Wafer in die Kontaktlöcher gerakeit und danach umgeschmolzen), oder aber auch durch einrakeln von Preformed Solderballs in die Kontaktlöcher (und anschliessenden Umschmelzen des Lotes).

Nach dem singulieren des Wafers (Sägespur mittig durch die Kontaktföcher) ist der Chip fertig für die Jeweilige Weiterverarbeitung (mit oder ohne Lotdepot in den Kontakten) – siehe Blid 2.

Dieser Chip kann nun auf verschiedenste Arten auf dem PCB kontaktiert werden: in einem Kontaktsockel mit entsprechenden Seitenkontakten (siehe Bild 3), auflöten des Chips in lateraier Ebene auf Kontaktpads mit oder ohne Lot (siehe Bild 4), wie Bild 4 jedoch in Kombination mit WB und ev. Vollflächiger Rückseiten Lötung (siehe Bild 5), auflöten des Chips in senkrechter Ebene (siehe Bild 5) oder in der Anwendung für Stacked chips (siehe Bild 7).

Der mechanische bzw. Schutz vor Umweiteinflüsse kann einerseits durch montieren des Chips mit) aktiver Seite nach unten, und zusätzlich noch durch aufbringen eines Schutzlackes auf das PCB erfolgen.

4. Worin liegt der erfindertsche Schritt?

Der erfinderische Schritt liegt in der Anwendung von senkrechten Kontaktiöcher auf Si-Chips. Dabei kann man folgende Vorteile gegenüber herkömlichen Packages erreichen:

- Vermeidung von zusätzlichen Packaging Materlalien
- da keine zusätzlichen Materialien verwendet werden, auch keine MSL Probleme
- Vermeldung von parasitären Kontaktwegen
- direkte Verarbeitung mit Standard SMT Prozessen möglich
- direkte Kombination von WB und Lotkontakten möglich
- senkrechte Kontaktierung von Chips möglich (Spelcher, LED's,...)
- leichte Stapelbarkeit von Chips (Spelcher,...)

	/200 t 6/8		23 FAX 6125732005	Aktenzeichen de	illig&czaja P.a. erPA <u>Zoo% E</u>	16516 UE	9388 S.25
7.	We	liche C	ienststellen sind an der Er	findung interessiert	? WS. COM. AI	CC	en de la companya de
. 8.	₩ju	rde di	e. Erlindung bereits empobt	(Durchführung von	Versuchen, Anfertig	ung von Mustem)?	
			ia, Ergebnis:				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Für	welch	e Erzeugnisse ist die Erfim	dung anwendbar?	Mass market an	d high performance	marker
			wendung der Erfindung vor		•		
		nein	ja, bel:	<u> </u>	٠,		
11.	lat e	auf	der Erfindung beruhendes	Erzeugnis geliefer	t oder ist eine Lieferu	ng beabsichtlgt?	
	x	nein	[] ja, (voraussiehtlich) ar	m	_ ; Bezeichnung des	Erzeugnisses:	
12.	lst e	ine Ve	eröffentlichung der Erfindur	ng beabsichtigt ode	r bereits erfolgt?		
	x	nein	ia, (voraussichtlich) ar	n	_ In Buch, Zeitschrift	:	
13.	lst e	ine Mi	ttellung der Erfindung an F	Immenfremde beab	sichtigt oder bereits s	rfolgt?	
	x	neìn	[]a, (voraussichtlich) ar	n	_ an		
. 1:∆	Fav	vird ce	beten, soweit möglich, die	folgenden Kriterien	ehzi wehātzon		
A.				_	·		
	a		gehungsschwierigkeit fü ichwertige Alternativen	t Mermanacipei			
•		¥	· praktisch nicht realisierb	ar		•	
	•		erfordern Aufwand		•		•
			problemios realisierbar				
				•	•		
	b	Ben	utzungsattraktivität für V	Vettbewerber	•	•	
		Wet	tibewerberinteresse		•		
•		X	überragend				
			durchschnittlich	•			
			minimal				
}	_	Mac	hweis einer Wettbewerbe	omretaren		مند	·····
		Ben	utzungenachweis	aúdrad	•		
		X	problemios möglich	•			
		П	autwendig		•		. •
			praktisch unmöglich				
			•				
	u	Beni	utzung im Hause .				
			(voraussichtlich) ja				
		x	offen				
			unwahrscheinlich		i		

		+49			
1009	F	160	-16	0	F

15.	Angaben zur	Person des/der	Erfinder[s] (Er	rfinder 1 - 4 hier eintrag	gen. Für weitere Erfinder bitt	e Zusatzbiatt belfügen):
-----	-------------	----------------	-----------------	----------------------------	--------------------------------	--------------------------

Name	Bauer	Strobei	Ofner	Fürgut	
Geburtsname		:			
Vomame	Michael	Peter	Gerald	Ettward	
APD/Personalnummer*)	00633988	00633905	00634108.	00634136	
let dies thre erste Erfindungs- meldung an ZT PA?	ja □ x nein	ja □ × nein	ja □ x nein	ja 🔲 X hein	
akad. Grad/Titel/Beruf	Dipl. Ing.		Dipl. Ing.	,	
zum Zeitpkt. der Erlindung: Werk- stud,/Diplomand/Doktorand	Ja Ditte Vertrags- kople belfügen	ja Ditte Vertrags- kopie belfügen	Ja Ditte Vennags- kopie belfügen	ja bitte Verträgs- kopia belfügen	
Tätigkeit/Stellung im Betrieb (z.B. Laborvorsteher u.a.)		,			
Arbeitgeber falls nicht Siemens, AG	Infineon Techn. AG	Infineon Techn, AG	Infineon Techn. AG	Infinean Techn. AG	
))relch	CAT	CAT	CAT	CAT	
Abtellung	CAT AIT LP PI	CAT AIT LP PI	CAT AIT LP PI	CAT AIT LP PI	
Standort	Regensburg	Regensburg	Regensburg	Regensburg	
Telefon (Amt)	0941-202-3747	0941-202-2007	0941-202-1760	0941-202-3846	
Telefax (Amt)	0941-202-2406	0941-202-2405	0941-202-2405	0941-202-2405	
E-Mail	michael.bauer@Infine on.com	Peter.strobel@infineo n.com	gerald.ofner@infineon .com	edward.fuergut@infine on.com	
Staatsangehörigkeit (falls nicht deutsche)		deutsch	österreich	•	
Privatanschrift: Straße, Haus-Nr.	Praschweg 7	Weissgerbergraben 4	Wilhelm-Busch-Str. 5	Ligusterweg 2	
Postleitzahl, Wohnort	93049 Regensburg	93047 Regensburg	93077 Bad Abbach	86453 Dasing	
Geburtsdatum	17.10.1969	24.10.58	19.03.1968	22.01.1973	
a) Ihrem Arbeitsgebiet? b) einem anderen Arbeitsge-	x ja	x ja nein	x ja ⊑ neln	x Ja _ nein	
blet three Arbeitgebers?	□ ja □ nein	□ Ja □ nein	□ja □ nein]anein	
17. Welchen Anteil an der Erfindung haben Sie?	12,5 %	125%	12,5%	12,5%	
18. Wurde oder wird die Erfindung auch als VV gemeidet?	[ja x nein	□ja x nein	[ja x neln	_ja x nein	
19 Falls Sie die Erfindung als freie Erfindung an- sehen, bitte begründen:					
20. Meines/Unserns Wissens sind keine weiteren Personen en der Erfindung beteiligt.	Bules (Untersachriti)	Wilel (Unterschiff)	Clarger Strictly A	(United held)	

Bilte aus Firmenausweis oder Gehaltsabrechnung entrehmen.

+49 89 32199388 5.07 Blatt 5/5 Aktenzeichen der GR 15. Angaben zur Person des/der Erfinder[s] (Erfinder 5 - 8 hier eintragen. Für weitere Erfinder bitte Zusatzbialt beirügen): Jerebic Bemmen Fink Vilsmeier Name Geburtsname Simon **Thomas** Markus Hermann Vorname APD/Personalnummer*) 00634353 00634282 00634370 00634220 lat dies thre erste Erfindungsja 🗀 ☑ nein ja 🔲 · 🔯 nein ☐ nein ia 🖂 ia 🔲 M nein meldung an ZT PA? Dipl. Ing. Dipl: Ing. Dipl, Ing. Olpl. Ing akad, Grad/Titel/Beruf zum Zeitpkt. der Erfindung: Werkbitte Vertragsja 🔲 bitte Vertragsja ⊑ bitie Ventragsbitte Vertragsstud./Diplomand/Doktorand kopie belfügen kopie belfügen kopie beifügen kopie beifügen Tätigkeit/Stellung im Betrieb (z.B. Laborvorstsher u.a.) Arbeitgeber Infineon Technologies Infineon Technologies Infineon Technologies Infineon Technologies falls night Slemens AG AG AG AG ΑĠ CAT CAT CAT CAT)}reich CAT AIT LP PT CAT AIT LP CAT AIT SIM CAT AIT LP PT Abteilung Regensburg Regensburg Regensburg Regensburg Standort Telefon (Amt) 0941-202-1773 0941-202-7210 0941-202-7003 0941-202-7277 -0941-202-2405 Telefax (Amt) 0941-202-3881 0941-202-2884 0941-202-2405 simon.jerebic@infineo Thomas.bemmed@infi Markus fink2@infineo Hermann.vilsmeier@in E-Mail n.com seon com D COM moo.noemil, Staatsangehörigkeit Slowenien (falls nicht deutsche) Privatanschrift: Hermann-Köhl-Str. 14 Am Geteinert 3 Flößerstr. 14 Kothof 5 Straße, Haus-Nr. 93049 Regeneburg 92421 Schwandorf 93199 Zell 93059 Regensburg Postleitzahl, Wohnort 24.12.1972 Geburtsdatum 13.12.1969 27.07.1969 19.09.1975 3 Liegt die Erfindung auf a) libram Arbeitegeblet? x ià ☐ nein ☐ nein x ia x ja ⊠ja nein □ nein b) einem anderen Arbeitagebiel lines Arbeitgebers? ∐ ja ∏ia nein nein [ja . _ nein ∐ ja nein Welchen Antell an der 125% Erfindung haben Sie? 125% % 18. Wurde oder wird die Erfin-__ ja x nein ∐ ja x nein .∟ ja x nein la ia ⊠ nein dung auch als VV gemeldet? 19. Falls Sie die Enindung ala trela Erfindung ansehen, bitte begründen:

dischrift

Maines/unseres Wissens sind keine welteren Personen an der Erfindung be-teifigt.

(Untarsolidti)

か

(Unterschrift)

Bitta sus Firmanauswels oder Gehalsabrechnung entnehmen.

Formal:

Erfindungsmeldungs - Check

□ EM von Erfindern unterschrieben?	<u>Ja</u> / Nein	Kommentar
□ Falls Nicht-IT-Erfinder beteiligt:		
Kooperationsvertrag beigefügt?	Ja / Nein	Kommentar
	٠.	•
□ Englischer Titel vorhandem?	<u>la</u> /Nein	Kommentar
o S/W Version vorhanden?	<u>Ja</u> / Nein	Kommentar
·	•	
ehlich:		
□ Idea auf grundlegendes Prinzip reduziert?	T 137 1 :	••
C vice and Stations Series Living Lead State.	<u>Ja</u> /Nein	Kommentar
o.Redundanz vermieden?	<u>Ia</u> / Nein	Kommentar
	•	•
Stand der Technik ausreschend zittert?	<u>Ja</u> / Nein	Kommentar
Patentidatenhank IPAS development	In / Moin	Vammantra

Suchbegriffe: H01L % H01R % H05K

Chip % die

Side contact % catellations % castellation

-> 24 Treffer, keiner relevant (Kontaktlöcher beziehen sich immer auf Keramiken oder sonstige Substrate, jedoch nie auf den Si-chip)

5. Ausführungsbeleplel[e] der Erfindung.



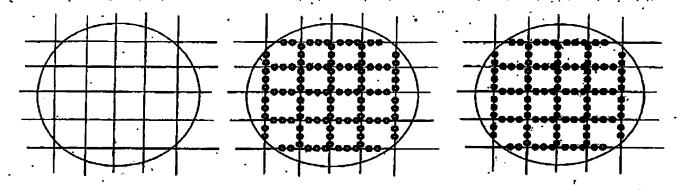
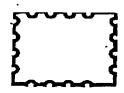
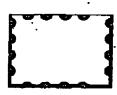


Bild 2:





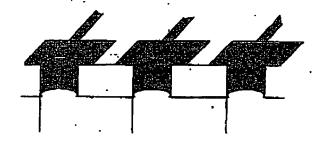
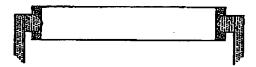
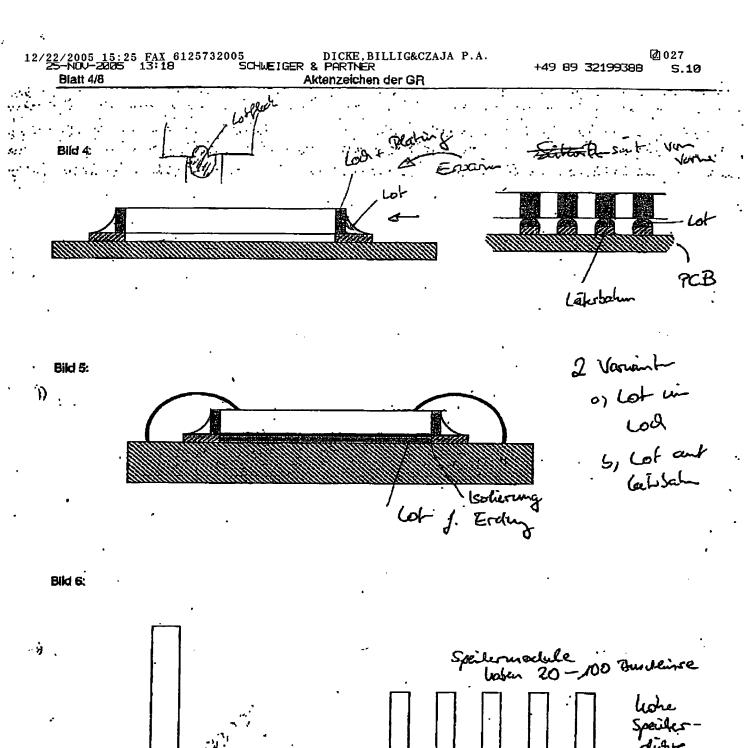
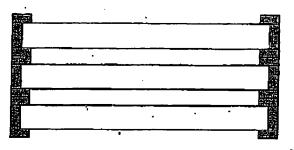


Bild 3:

BEST AVAILABLE COPY







topselve bei speinterselle 1-2 Pursellerse sind unt

8. Zur	weiteren	Er	lau	teru	mg	eind	als /	Ankagen	beigefügt:	
			-	_					_	

Blatt der Oarstellung eines oder mehrerer Ausführungsbeispiele der Erfindung; (falls möglich, Zeichnungen im PowerPoint-oder Designer-Formal antertigen)

Blatt zusätzliche Beschreibungen (z.B. Laborberichte, Versuchsprotokolle);

Blatt Literatur, die den Stand der Technik, von dem die Erfindung ausgeht, beschreibt; *)

sonstige Unterlagen (z.B. Disketten, insbesondere mit Zeichnungen der Ausführungsbeispiele):

^{*)} Bilta Fotokopien oder Sondanfrucke aller zitierten Var\u00e4ffemlichungen (Aufa\u00e4tze vollst\u00e4ndig; bei B\u00fcchem die reievanten Kapitel) m\u00e4vollst\u00e4ndigen bibliographischen Osten beif\u00fcgen.

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER: _____

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.